



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 28/01/2016 con la quale si approva l'espletamento della gara d'appalto con procedura aperta di rilievo comunitario per l'acquisto di un macchinario basato su tecnologia "Flip-chip", da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, destinato all'infrastruttura Inphotec dell'Istituto Tecip nel contesto del progetto FELIX, di cui la Scuola è capofila, approvato e finanziato al 50% dalla Regione Toscana;

VISTO il provvedimento n. 202 del 29/07/2016 del Direttore Generale con il quale si dispone di provvedere all'acquisizione con procedura di gara aperta, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'acquisto di un macchinario basato su tecnologia "flip chip";

VISTO che con il medesimo provvedimento sono approvati i documenti della suddetta gara, da effettuarsi in forma telematica tramite il portale "START" della Regione Toscana, fissando alle ore 12:00 del giorno 16/09/2016 la data di scadenza per la presentazione delle offerte, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 05/08/2016 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 08/08/2016;

VISTO l'elenco delle Società che hanno presentato domanda di partecipazione entro il termine del bando:

1. Amicra Microtechnologies GmbH, con sede legale in Regensburg (Germania) 93049 Wernerwerkstrasse, 4;
2. Electron Mec SRL, con sede legale in Milano 20133 VIA Negroli 51/A;
3. FiconTech Service GmbH, con sede legale in Achim (Germania), 28832 Rehland 8;

VISTO il verbale di gara della seduta pubblica tenutasi in data 20 settembre 2016, relativo alla fase di qualificazione dei concorrenti nella procedura in evidenza, nell'ambito della quale il Responsabile del Procedimento ha provveduto a esaminare i requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione a detta procedura, che devono essere posseduti, ai sensi dell'art. 3.2 del Disciplinare, da parte dei concorrenti affinché gli stessi possano essere ammessi alle successive fasi di gara;

CONSIDERATO che la documentazione amministrativa presentata dal concorrente Amicra Microtechnologies GmbH risulta non del tutto conforme al dettato del Disciplinare ed in particolare è stato presentato tra la stessa un documento contenente l'offerta economica, circostanza che comporta l'esclusione del concorrente ai sensi dell'art. 7 del Disciplinare di gara, in quanto viola il principio di segretezza delle offerte;

CONSIDERATO che la documentazione amministrativa presentata dal concorrente Electron Mec S.r.l. risulta conforme alle prescrizioni del Disciplinare e, pertanto, ne consegue l'ammissione del concorrente alle successive fasi di gara;

CONSIDERATO che in sede di seduta pubblica la documentazione amministrativa presentata dal concorrente FiconTech Service GmbH risultava non del tutto conforme alle prescrizioni del Disciplinare e, in particolare, necessitava di regolarizzazione ed integrazioni ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice. A seguito della richiesta del Responsabile del Procedimento, il concorrente ha provveduto a sanare le irregolarità ed integrare le mancanze nei tempi e nei modi previsti dall'art. 3.3 del Disciplinare di gara.



DISPONE

Art. 1 l'approvazione del verbale di gara della seduta pubblica tenutasi in data 20 settembre 2016;

Art. 2 per le motivazione di cui alle premesse, l'ammissione alle successive fasi della procedura di gara dei seguenti concorrenti:

1. Electron Mec S.r.l., con sede legale in Milano 20133 VIA Negrolì 51/A;
2. FiconTech Service GmbH, con sede legale in Achim (Germania), 28832 Rehland 8;

Art. 3 per le motivazioni di cui alle premesse, l'esclusione dalla suddetta procedura del seguente concorrente:

1. Amicra Microtechnologies GmbH, con sede legale in Regensburg (Germania) 93049 Wernerwerkstrasse, 4;

Art. 4 la pubblicazione del presente provvedimento di ammissione alle successive fasi di gara e di esclusione dalla procedura, all'esito della fase di qualificazione, assolve alla finalità di consentire l'eventuale proposizione del ricorso amministrativo, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Pisa, lì 11 ottobre 2016

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Luca Bardi)

(Riproduzione di documento sottoscritto digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 22 del D.Lgs. n. 82/2005)